

1985

**Resolución de la Federación Panafricana  
de Cineastas y el Comité de Cineastas  
de América Latina**

Nosotros, cineastas africanos y latinoamericanos, reunidos en el marco del VII Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, del 2 al 16 de diciembre de 1985, después de haber analizado la situación política mundial, hemos constatado que los valerosos pueblos de África, América Latina y Asia, viven día a día una situación objetiva de dominación por parte del imperialismo y sus aliados locales. Cada día, estas fuerzas dominantes encarcelan, humillan y matan a hombres, mujeres y niños sólo por el color de su piel, oprimen a los pueblos por haber osado escoger el camino de la libertad, el camino de la dignidad. Las fuerzas imperialistas arman día a día mercenarios para desestabilizar y sembrar la desolación.

Frente a esta dramática situación, nosotros, cineasta nacidos de estos mismos pueblos víctimas del imperialismo, no podríamos callarnos y abandonar el campo de batalla, y aprovecharemos este encuentro para:

- Condenar y repudiar el abyecto y odioso sistema del *apartheid* y reconocer la justeza de la lucha de los pueblos de Sudáfrica, Namibia y Angola por la paz y la estabilidad en la región.
- Denunciar a los mercenarios sionistas armados y apoyados por el imperialismo norteamericano y brindar nuestro efectivo apoyo al pueblo mártir de Palestina que lucha valerosamente por la reconquista de su tierra natal.
- Apoyar todos los movimientos de liberación que luchan diariamente por vivir libres según las profundas y legítimas aspiraciones de los pueblos a que pertenecen.
- Saludar y apoyar la creciente rebelión del pueblo chileno contra la dictadura de Pinochet.

- Rendir homenaje a la insurrección popular en El Salvador.
- Saludar al gobierno revolucionario de Nicaragua y condenar la política intervencionista de Estados Unidos y sus aliados.

Federación Panafricana  
de Cineastas

Comité de Cineastas de  
América Latina

*Ciudad de La Habana, 11 de diciembre de 1985*